

令和3年3月15日

青色半導体レーザー接合加工研究会
一般会員各位

青色半導体レーザー接合加工研究会
塚本 雅裕

「青色半導体レーザー接合加工研究会」発足式のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のことと、お慶び申し上げます。

このたび、2020年12月1日に古河電気工業株式会社、株式会社島津製作所、日亜化学工業株式会社の企業3社と国立大学法人大阪大学は「青色半導体レーザー接合加工研究会」を設立いたしました。

つきましては、本研究会の設立を記念し、「青色半導体レーザー接合加工研究会」発足式を開催いたします。

一般会員の皆様に下記の通りご出席を賜りたくご案内を申し上げます。皆様のご出席を(要事前申込)お待ちしております。

敬具

記

日 時：2021年3月23日(火) 10:00~11:00

会 場：オンライン会議 Webex

申込締切日：2021年3月19日(金) 12:00 まで

申 込 先：青色半導体レーザー接合加工研究会 事務局

E-mail：bluelaser2020@jwri.osaka-u.ac.jp

「青色半導体レーザー接合加工研究会」発足式 参加申込書

申込締切日：2021年3月19日(金)12:00 まで

企業名	
ご出席者氏名 E-mail	
ご出席者氏名 E-mail	

以上